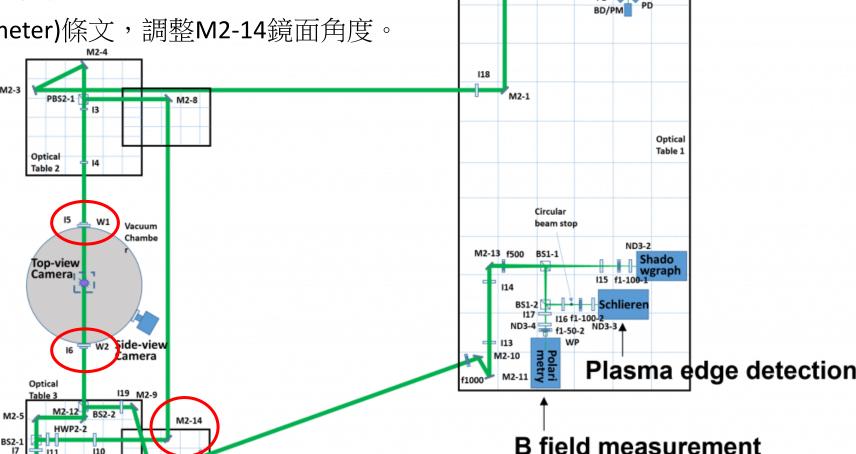
實驗前雷射相機系統光路"確認"

確認雷射進入chamber為平行光:調動chamber兩側光圈I5、 16,確定光斑為同心放大縮小。

調整干涉相機(Interferometer)條文,調整M2-14鏡面角度。



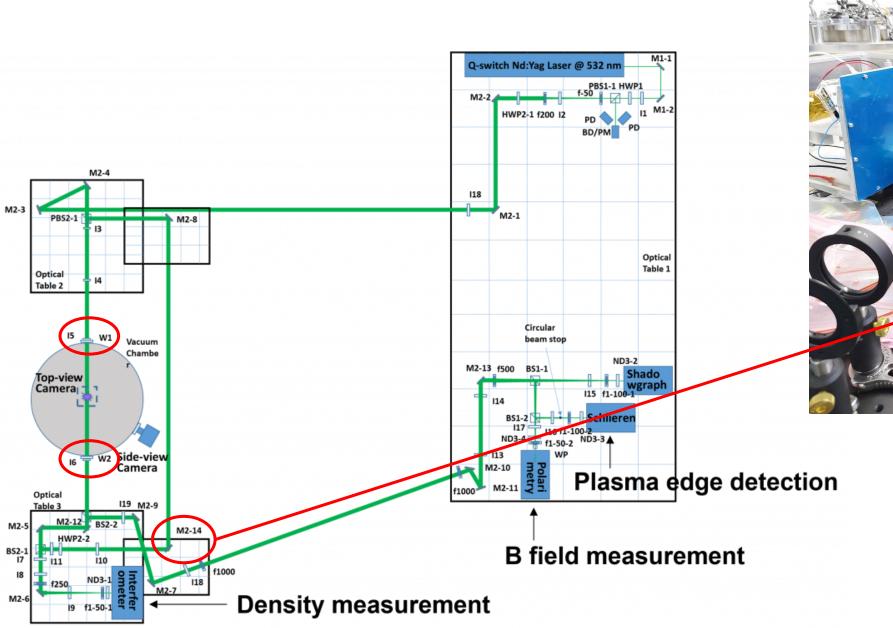
Density measurement

f1000

Q-switch Nd:Yag Laser @ 532 nm

HWP2-1 f200 I2

- 項目1.為"確認"並非"調整"

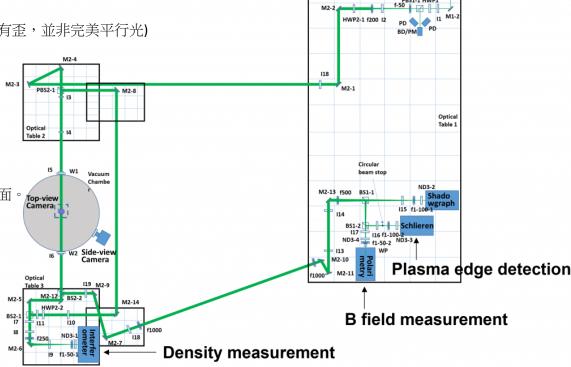




雷射相機光路校正

光學桌上的架設中,位置、焦距、高度皆為正確的,所以不要調整光學桌上任何支架,能調整的只有鏡面角度! 能做的只有"對準"以及確認為平行光。

- 1. 調整雷射光學桌的平行光:調整M1-1、M1-2鏡面,對齊光圈I1、I2。
- 2. 調整鏡子M2-2,使雷射打到鏡子M2-1的鏡中心。
- 3. 調整鏡子M2-1,使雷射打到鏡子M2-3的鏡中心。
- 4. 調整系統北翼光學桌平行光:調整鏡子M2-3、M2-4鏡面,對齊光圈I3、I4、I5。
- 5. 調整系統南翼光學桌平行光:調整鏡子M2-12、M2-5鏡面,對齊光圈I7、I8(需擋住reference beam)。
- 6. 確認雷射進入chamber為平行光:調動chamber兩側光圈I5、I6,確定光斑為同心放大縮小。
- 7. 調整reference beam為平行光:調整鏡子M2-8、M2-14鏡面,對齊光圈I10、I11、I7、I8。
- 8. 確認從chamber出來的雷射與reference beam為完美重疊的光斑。(如果沒有重疊,代表前面光路有歪,並非完美平行光)
- 9. 調整鏡子M2-6鏡面,使雷射打進Interferometer,並確認畫面。
- 10. 調整鏡子M2-9鏡面,使雷射打到鏡子M2-7鏡中心。
- 11. 調整鏡子M2-7鏡面,使雷射打到鏡子M2-10鏡中心。
- 12. 調整雷射光學桌相機前的平行光:調整鏡子M2-10、M2-11鏡面,對齊光圈I13、I14。
- 13. 調整鏡子M2-13鏡面,對齊光圈I15、I16、I17。
- 14. 調整相機shadow、schlieren、polarimetry的垂直光學桌面方向(x-y),使雷射打進相機,並確認畫面



Q-switch Nd:Yag Laser @ 532 nr